PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-237140

(43)Date of publication of application: 31.08.2001

(51)Int.CI.

HO1G B28C B28C CO4B 35/622 H01F 17/00 H01F 41/04 H01G 4/30

(21)Application number: 2000-319521

(71)Applicant : MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

19.10.2000

(72)Inventor: MIYAZAKI MAKOTO

TANAKA SATORU

(30)Priority

Priority number: 11352634

Priority date: 13.12.1999

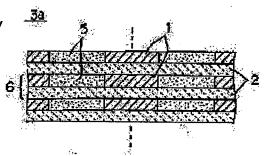
Priority country: JP

(54) LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT AND ITS MANUFACTURING METHOD AND CERAMIC PASTE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide ceramic paste in which the distributing properties of ceramic powder contained in the paste is improved.

SOLUTION: To manufacture ceramic paste, a primary distribution process for distributed-processing a primary mixture containing at least ceramic powder and the first organic solvent and a secondary distributing process for distributed- processing a secondary mixture in which at least an organic binder is added to the primary mixture, are performed. The primary mixture and/or the secondary mixture comprise the second organic solvent having a relative evaporation rate smaller than the first organic solvent. The first organic solvent is removed selectively by thermally treating the secondary mixture after the secondary distribution process. The ceramic paste is used advantageously for forming ceramic green layers 5 for absorbing stepped sections on the main surfaces of ceramic green sheets 2 so as to substantially remove the stepped sections by the thickness of internal electrodes 1 in a laminated ceramic capacitor.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of

22.07.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-237140 (P2001-237140A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

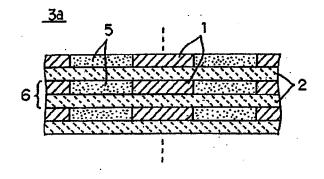
(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H01G 4/12	364	H01G 4/12	364
	3 4 9		3 4 9
B 2 8 C 1/16		B 2 8 C 1/16	
7/02		7/02	
C O 4 B 35/495	•	H01F 17/00	D
	審查請求	未請求 請求項の数15 OL	(全 17 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2000-319521(P2000-319521)	(71)出願人 000006231	
		株式会社村田	印製作所
(22)出顧日	平成12年10月19日(2000.10.19)	京都府長岡京	(市天神二丁目26番10号
•		(72)発明者 宮崎 信	•
(31)優先権主張番号	特願平11-352634	京都府長岡京	(市天神二丁目26番10号 株式
(32)優先日	平成11年12月13日(1999.12.13)	会社村田製作	所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 田中 覚	
		京都府長岡京	(市天神二丁目26番10号 株式
		会社村田製作	新内
		(74)代理人 100085143	
		弁理士 小界	雅昭
		,	

(54)【発明の名称】 積層型セラミック電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペーストおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 そこに含まれるセラミック粉末の分散性が高められたセラミックペーストを提供する。

【解決手段】 セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とを実施する。1次混合物および/または2次混合物は、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を含んでいる。そして、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤を選択的に除去する。このセラミックペーストは、たとえば積層セラミックコンデンサにおける内部電極1の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシート2の主面上に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するために有利に用いられる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックスラリー、導電性ペーストおよびセラミックペーストをそれぞれ用意し、

前記セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、前記セラミックグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらすように部分的に前記導電性ペーストを付与することによって形成された内部回路要素膜と、前記内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすように前記セラミックグリーンシートの前記主面上であって前記内部回路要素膜 10が形成されない領域に前記セラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物を作製し、

複数の前記複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体を作製し、

前記生の積層体を焼成する、各工程を備える、積層型セラミック電子部品の製造方法であって、

前記セラミックペーストを用意する工程は、

少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1 次混合物を分散処理する1次分散工程と、

前記1次分散工程を経た前記1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散 工程と

前記第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を前記1次混合物および/または前記2次混合物に含ませる工程と、

前記2次分散工程の後、前記2次混合物を加熱処理する ととによって、前記第1の有機溶剤を選択的に除去する 除去工程とを備える、積層型セラミック電子部品の製造 方法。

【請求項2】 前記1次分散工程において、前記1次混合物は有機分散剤を含む、請求項1に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項3】 前記第1の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、100以上であり、前記第2の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、50以下である、請求項1または2に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項4】 前記セラミックペーストを用意する工程は、前記2次分散工程の後であって、前記除去工程の前 40 に、前記2次混合物を濾過する工程をさらに備える、請求項1ないし3のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項5】 前記セラミックペーストを用意する工程は、前記有機バインダを前記第1の有機溶剤および/または前記第2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製する工程と、前記有機ビヒクルを濾過する工程とをさらに備え、前記2次混合物は、前記濾過工程を経た前記有機ビヒクルの状態で加えられた前記有機バインダを含んでいる、請求項1ないし4のいずれかに 50

記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項6】 前記第1の有機溶剤は、前記第2の有機溶剤より低い沸点を有する、請求項1ないし5のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項7】 前記第1の有機溶剤の沸点と前記第2の 有機溶剤の沸点との差は、50℃以上である、請求項6 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項8】 前記セラミックスラリーは、前記セラミックペーストに含まれる前記セラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含む、請求項1ないし7のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項9】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、 ともに、誘電体セラミック粉末である、請求項1ないし 8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造 方法。

【請求項10】 前記内部回路要素膜は、互いの間に静電容量を形成するように配置される内部電極であり、前記積層型セラミック電子部品は、積層セラミックコンデンサである、請求項9に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項11】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体セラミック粉末である、請求項1ないし8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項12】 前記内部回路要素膜は、コイル状に延びるコイル導体膜であり、前記積層型セラミック電子部品は、積層インダクタである、請求項11に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項13】 請求項1ないし12のいずれかに記載の製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部

【請求項14】 少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と

前記1次分散工程を経た前記1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散 T程と

前記第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を前記1次混合物および/または前記2次混合物 に含ませる工程と、

前記2次分散工程の後、前記2次混合物を加熱処理する ことによって、前記第1の有機溶剤を選択的に除去する 除去工程を備える、セラミックペーストの製造方法。

【請求項15】 請求項14に記載の製造方法によって 得られた、セラミックペースト。

【発明の詳細な説明】

50 [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、積層型セラミック電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペーストおよびその製造方法に関するもので、特に、セラミック層間に形成される内部回路要素膜の厚みに起因する段差を吸収するために内部回路要素膜パターンのネガティブパターンをもって形成された段差吸収用セラミック層を備える、積層型セラミック電子部品およびその製造方法、ならびに、段差吸収用セラミック層を形成するのに有利に用いられるセラミックペーストおよびその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】たとえば積層セラミックコンデンサのような積層型セラミック電子部品を製造しようとするとき、複数のセラミックグリーンシートが用意され、これらセラミックグリーンシート上には、得ようとする積層型セラミック電子部品の機能に応じて、コンデンサ、抵抗、インダクタ、バリスタ、フィルタ等を構成するための導体膜、抵抗体膜のような内部回路要素膜が形成されている。

【0003】近年、移動体通信機器をはじめとする電子機器は、小型化かつ軽量化が進み、このような電子機器において、たとえば積層型セラミック電子部品が回路素子として用いられる場合、このような積層型セラミック電子部品に対しても、小型化および軽量化が強く要求されるようになっている。たとえば、積層セラミックコンデンサの場合には、小型化かつ大容量化の要求が高まっている。

【0004】積層セラミックコンデンサを製造しようとする場合、典型的には、誘電体セラミック粉末、有機バ 30インダ、可塑剤および有機溶剤を混合してセラミックスラリーを作製し、このセラミックスラリーを、剥離剤としてのシリコーン樹脂等によってコーティングされた、たとえばボリエステルフィルムのような支持体上で、ドクターブレード法等を適用して、たとえば厚さ数 10 μ mのシート状となるように成形することによって、セラミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミックグリーンシートが乾燥される。

【0005】次に、上述したセラミックグリーンシートの主面上に、互いに間隔を隔てた複数のパターンをもっ 40 て、導電性ペーストをスクリーン印刷によって付与し、これを乾燥することにより、内部回路要素膜としての内部電極がセラミックグリーンシート上に形成される。図7には、上述のように複数箇所に分布して内部電極1が形成されたセラミックグリーンシート2の一部が平面図で示されている。

【0006】次に、セラミックグリーンシート2が支持体から剥離され、適当な大きさに切断された後、図6に一部を示すように、所定の枚数だけ積み重ねられ、さらに、この積み重ねの上下に内部電極を形成していないセ 50

ラミックグリーンシートが所定の枚数だけ積み重ねられることによって、生の積層体3が作製される。

【0007】との生の積層体3は、積層方向にプレスされた後、図8に示すように、個々の積層セラミックコンデンサのための積層体チップ4となるべき大きさに切断され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付され、最終的に外部電極が形成されることによって、積層セラミックコンデンサが完成される。

【0008】このような積層セラミックコンデンサにおいて、その小型化かつ大容量化に対する要求を満足させるためには、セラミックグリーンシート2および内部電極1の積層数の増大およびセラミックグリーンシート2の薄層化を図ることが必要となってくる。

【0009】しかしながら、上述のような多層化および 薄層化が進めば進むほど、内部電極1の各厚みの累積の 結果、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との 間、あるいは、内部電極1が積層方向に比較的多数配列 されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が より顕著になり、たとえば、図8に示すように、得られ た積層体チップ4の外観に関しては、その一方主面が凸 状となるような変形が生じてしまう。

【0010】積層体チップ4において図8に示すような変形が生じていると、内部電極1が位置していない部分あるいは比較的少数の内部電極1しか積層方向に配列されていない部分においては、プレス工程の際に比較的大きな歪みがもたらされており、また、セラミックグリーンシート2間の密着性が劣っているため、焼成時に引き起こされる内部ストレスによって、デラミネーションや微小クラック等の構造欠陥が発生しやすい。

【0011】また、図8に示すような積層体チップ4の 変形は、内部電極1を不所望に変形させる結果を招き、 これによって、ショート不良が生じることがある。

【0012】とのような不都合は、積層セラミックコンデンサの信頼性を低下させる原因となっている。

【0013】上述のような問題を解決するため、たとえば、図2に示すように、セラミックグリーンシート2上の内部電極1が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成し、この段差吸収用セラミックグリーン層5によって、セラミックグリーンシート2上での内部電極1の厚みによる段差を実質的になくすことが、たとえば、特開昭56-94719号公報、特開平3-74820号公報、特開平9-106925号公報等に記載されている。

【0014】上述のように、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成することによって、図1に一部を示すように、生の積層体3aを作製したとき、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極1が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、

図3に示すように、得られた積層体チップ4aにおい

て、図8に示すような不所望な変形が生じにくくなる。 【0015】その結果、前述したようなデラミネーションや微小クラック等の構造欠陥および内部電極1の変形によるショート不良といった問題を生じにくくすることができ、得られた積層セラミックコンデンサの信頼性を高めることができる。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】上述した段差吸収用セラミックグリーン層5は、セラミックグリーンシート2の場合と同様の組成を有し、誘電体セラミック粉末、有 10機パインダ、可塑剤および有機溶剤を含むセラミックペーストを付与することによって形成されるが、たとえば厚み2μm以下といった内部電極1と同程度の厚みを有するように、段差吸収用セラミックグリーン層5を高精度に印刷等によって形成するためには、セラッミクペースト中におけるセラミック粉末の分散性を優れたものとしなければならない。

【0017】 これに関連して、たとえば特開平3-74820号公報では、セラミックペーストを得るため、3本ロールによる分散処理が開示されているが、このよう20な単なる3本ロールによる分散処理では、上述したような優れた分散性を得ることが困難である。

【0018】他方、特開平9-106925号公報では、セラミックグリーンシート2のためのセラミックスラリーを、誘電体セラミック粉末と有機バインダと低沸点の第1の有機溶剤とを混合することにより作製し、これをセラミックグリーンシート2の成形のために用いるとともに、このセラミックスラリーに対して、上述の第1の有機溶剤の沸点より高沸点の第2の有機溶剤を加えて混合した後、加熱し、低沸点の第1の有機溶剤を高沸点の第2の有機溶剤に置換することにより、段差吸収用セラミックグリーン層5のためのセラミックペーストを作製することが記載されている。

【0019】したがって、上述したようにして得られたセラミックペーストにおいては、少なくとも2回の混合工程が実施されるので、セラミック粉末の分散性はある程度改善されるが、これらの混合工程では、いずれも、有機バインダを含んだ状態で実施されるため、混合時のスラリーまたはペーストの粘度は高く、たとえばボールミルのようなメディアを使った分散処理機では、セラミック粉末の分散性を優れたものとすることには限界がある。

【0020】とのように、内部電極1の厚みと同等の厚みを有する段差吸収用セラミックグリーン層5といった極めて薄いセラミック層を形成するために用いるセラミックペーストとしては、そこに含まれるセラミック粉末に関して優れた分散性が要求され、このような優れた分散性に対する要求は、内部電極1の厚みが薄くなるほど厳しくなる。

【0021】また、段差吸収用セラミックグリーン層5 50

におけるセラミック粉末の分散性が仮に悪い場合であっても、その上に重ねられるセラミックグリーンシート2 によって、分散性の悪さをある程度カバーできることもあるが、セラミックグリーンシート2の厚みが薄くなると、このようなセラミックグリーンシート2によって分散性をカバーする効果をほとんど期待することができない。

【0022】以上のことから、積層セラミックコンデンサの小型化かつ大容量化が進むほど、段差吸収用セラミックグリーン層5におけるセラミック粉末に関してより高い分散性が必要となってくる。

[0023] なお、混合工程におけるセラミック粉末の分散効率を高めるため、セラミックペーストの粘度を低くすることが考えられるが、このように粘度を低くするため、前述した低沸点の有機溶剤の添加量を増すと、分散処理後において、この低沸点の有機溶剤を除去するため、長時間必要とするという別の問題に遭遇する。

【0024】以上、積層セラミックコンデンサに関連して説明を行なったが、同様の問題は、積層セラミックコンデンサ以外のたとえば積層インダクタといった他の積層型セラミック電子部品においても遭遇する。

[0025] そとで、との発明の目的は、上述したような問題を解決し得る、積層型セラミック電子部品の製造方法およびこの製造方法によって得られた積層型セラミック電子部品を提供しようとすることである。

【0026】との発明の他の目的は、前述した段差吸収 用セラミック層のように極めて薄いセラミックグリーン 層を形成するのに適したセラミックペーストを製造する 方法およびこの製造方法によって得られたセラミックペ ーストを提供しようとすることである。

[0027]

【課題を解決するための手段】この発明は、まず、積層型セラミック電子部品の製造方法に向けられる。この製造方法では、基本的に、次のような工程が実施される。【0028】まず、セラミックスラリー、導電性ペーストむよびセラミックペーストがそれぞれ用意される。【0029】次に、セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、セラミックグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらすように部分的に導電性ペーストを付与することによって形成された内部回路要素膜と、内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成されない領域にセラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物が作製される。

[0030]次に、これら複数の複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体が作製される。

【0031】そして、生の積層体が焼成される。

[0032] とのような基本的工程を備える、積層型セ

ラミック電子部品の製造方法において、この発明では、 段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラ ミックペーストを用意する工程、すなわちセラミックペ ーストを製造する方法に特徴がある。

【0033】この発明において、セラミックベーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とが実施される。ここで、有機バインダは、2次分散工程の段階において加えられることに注目すべきである。【0034】また、この発明では、上述の第1の有機溶剤以外に、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤が用いられることを特徴としている。この第2の有機溶剤は、1次分散工程の段階で加えられても、2次分散工程の段階で加えられながら、さらに2次分散工程の段階で週かれてもよい。すなわち、第2の有機溶剤は、1次混合物および/または2次混合物に含んでいる。

【0035】そして、最終的に、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤を選択的に除去する除去工程が実施される。

【0036】上述したセラミックペーストの製造方法に含まれる1次分散工程において、1次混合物は有機分散剤を含むことが好ましい。

【0037】また、上述した第1の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、100以上であり、第2の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、50以下であることが好ましい。

【0038】また、セラミックペーストの製造方法において、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2次混合物を濾過する工程がさらに実施されることが好ましい。

【0039】また、セラミックベーストの製造方法において、有機バインダを第1の有機溶剤および/または第2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製する工程と、有機ビヒクルを濾過する工程とがさらに実施され、2次混合物は、濾過工程を経た有機ビヒクルの状態で加えられた有機バインダを含んでいることが40好ましい。

【0040】また、セラミックペーストの製造方法において、第1および第2の有機溶剤として、前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せが選ばれるが、このことは、通常の場合、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、容易に実現できる。

【0041】上述したような沸点の差によって第1および第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以 50

上であることが好ましい。

(5).

【0042】この発明において、セラミックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーは、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むことが好ましい。

> 【0044】また、この発明の他の特定的な実施態様に おいて、セラミックスラリーおよびセラミックペースト にそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体 セラミック粉末である。この場合、内部回路要素膜が、 コイル状に延びるコイル導体膜であるとき、積層インダ 20 クタを製造することができる。

【0045】との発明は、また、上述したような製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品にも向けられる。

【0046】また、この発明は、上述したようなセラミックペーストの製造方法およびこの製造方法によって得られたセラミックペーストにも向けられる。

[0047]

【発明の実施の形態】との発明の一実施形態の説明を、 積層セラミックコンデンサの製造方法について行なう。 との実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方 法は、前述した図1ないし図3を参照しながら説明する ことができる。

【0048】との実施形態を実施するにあたり、セラミックグリーンシート2のためのセラミックスラリー、内部電極1のための導電性ペーストおよび段差吸収用セラミックグリーン層5のためのセラミックペーストがそれぞれ用意される。

【0049】上述のセラミックスラリーは、誘電体セラミック粉末、有機バインダ、可塑剤および比較的低沸点の有機溶剤を混合することによって作製される。このセラミックスラリーからセラミックグリーンシート2を得るため、剥離剤としてのシリコーン樹脂等によってコーティングされた、たとえばポリエステルフィルムのような支持体(図示せず。)上で、セラミックスラリーがドクターブレード法等によって成形され、次いで乾燥される。セラミックグリーンシート2の各厚みは、乾燥後において、たとえば数μmとされる。

【0050】上述のようなセラミックグリーンシート2の主面上には、複数箇所に分布するように、内部電極1が乾燥後においてたとえば約1μmの厚みをもって形成

される。内部電極1は、たとえば、スクリーン印刷等によって導電性ペーストを付与し、これを乾燥することによって形成される。この内部電極1は、それぞれ、所定の厚みを有していて、したがって、セラミックグリーンシート2上には、この厚みによる段差がもたらされる。【0051】次に、上述した内部電極1の厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックグリーンシート2の主面上であって、内部電極1が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層5が形成される。段差吸収用セラミックグリーン層5は、内部電極1のネガティブバターンをもって、前述したセラミックペーストをスクリーン印刷等によって付与することにより形成され、次いで乾燥される。ここで用いられるセラミックペーストは、この発明において特徴となるもので、その詳細については後述する。

【0052】上述した説明では、内部電極1を形成した 後に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成したが、 逆に、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成した後 に内部電極1を形成するようにしてもよい。

【0053】上述のように、セラミックグリーンシート 20 2上に内部電極1および段差吸収用セラミックグリーン 層5が形成された、図2に示すような複合構造物6は、 複数用意され、これら複合構造物6は、支持体より剥離された後、適当な大きさに切断され、所定の枚数だけ積み重ねられ、さらにその上下に内部電極および段差吸収 用セラミックグリーン層が形成されていないセラミックグリーンシートを積み重ねることによって、図1に一部を示すような生の積層体3aが作製される。

【0054】この生の積層体3aは、積層方向にプレスされた後、図3に示すように、個々の積層セラミックコ 30ンデンサのための積層体チップ4aとなるべき大きさに切断され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付され、最終的に外部電極が形成されることによって、積層コンデンサが完成される。

【0055】上述のように、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成することによって、図1に一部を示すように、生の積層体3aにおいて、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極1が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図3に40示すように、積層体チップ4aにおいて、不所望な変形が生じにくくなる。その結果、得られた積層セラミックコンデンサにおいて、デラミネーションや微小クラック等の構造欠陥およびショート不良といった問題を生じにくくすることができる。

【0056】との発明では、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するためのセラミックペーストを製造する方法に特徴があり、との特徴ある製造方法を採用することにより、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を高めることができる。

【0057】すなわち、この発明では、セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、この1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とが実施される。

【0058】このように、1次分散工程では、有機バインダを未だ加えていないので、低粘度下での分散処理を可能とし、そのため、セラミック粉末の分散性を高めるととが容易である。この1次分散工程では、セラミック粉末の表面に吸着している空気が第1の有機溶剤で置換され、セラミック粉末を第1の有機溶剤で十分に濡らした状態とすることができるとともに、セラミック粉末の凝集状態を十分に解砕することができる。

【0059】また、2次分散工程では、上述のように、 1次分散工程で得られたセラミック粉末の高い分散性を 維持したまま、有機バインダを十分かつ均一に混合させ ることができ、また、セラミック粉末のさらなる粉砕効 果も期待できる。

【0060】この発明では、上述の第1の有機溶剤以外に、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤も用いられる。この第2の有機溶剤は、1次分散工程の段階で加えられても、2次分散工程の段階で加えられながら、2次分散工程の段階でも追加投入されてもよい。【0061】そして、最終的に、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤が選択的に除去される。

【0062】このように、第1の有機溶剤の除去が、2次分散工程の後に実施されるので、2次分散工程の段階においても、2次混合物の粘度を比較的低くしておくことが可能であり、したがって、分散効率を比較的高く維持しておくことができるとともに、前述したような2次分散工程の段階で加えられる有機バインダの溶解性を高めることができる。

【0063】上述のようにして得られたセラミックペーストは、有機溶剤としては、第1の有機溶剤がわずかに残存することがあっても、実質的に第2の有機溶剤のみを含んでいる。第2の有機溶剤は、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さいため、セラミックペーストの乾燥速度を所定値以下に抑えることができ、たとえばスクリーン印刷を問題なく適用することを可能にする。

【0064】この発明において実施される1次分散工程 および2次分散工程では、たとえばボールミルのような メディアを用いる通常の分散処理機を適用して分散処理 することができる。

【0065】との発明において、第1の有機溶剤または 第2の有機溶剤として用いられる有機溶剤としては、種 々のものがあり、とのような有機溶剤の相対蒸発速度を 50 考慮して、第1の有機溶剤として用いられるものおよび 第2の有機溶剤として用いられるものをそれぞれ選択す ればよい。

【0066】このような有機溶剤の例としては、メチル エチルケトン、メチルイソブチルケトン、アセトン等の ケトン類、トルエン、ベンゼン、キシレン、ノルマルへ キサン等の炭化水素類、メタノール、エタノール、イソ プロパノール、ブタノール、アミルアルコール等のアル コール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル等 のエステル類、ジイソプロピルケトン、エチルセルソル ブ、ブチルセルソルブ、セルソルプアセテート、メチル 10 セルソルプアセテート、ブチルカルビトール、シクロへ 「キサノール、パイン油、ジヒドロテルビネオール、イソ」 ホロン、テルビネオール、シプロビレングリコール、ジ メチルフタレート等のケトン類、エステル類、炭化水素 、類、アルコール類、塩化メチレン等の塩化炭化水素類、 およびこれらの混合物が挙げられる。

【0067】より好ましくは、第1の有機溶剤として は、相対蒸発速度が100以上、さらに好ましくは15 0以上となる有機溶剤が選ばれる。除去工程での第1の 有機溶剤の除去を速やかに終えるようにするためであ る。なお、相対蒸発速度とは、比較蒸発速度とも言い、 25℃における酢酸ノルマルブチル (沸点126.5 ℃) の蒸発速度を100としたときの対象とする溶剤の 相対的な蒸発速度を指す。相対蒸発速度の計算式は、 相対蒸発速度=(酢酸ノルマルブチルの蒸発時間)/ (対象溶剤の蒸発時間)×100 となり、蒸発時間は重量法によって測定する。

【0068】第1の有機溶剤に適した相対蒸発速度が1 00以上の有機溶剤としては、たとえば、メチルエチル ケトン(相対蒸発速度465)、メチルイソブチルケト ン(同145)、アセトン(同720)、トルエン(同 195)、ベンゼン(同500)、メタノール(同37 0)、エタノール(同203)、イソプロパノール(同 205)、酢酸エチル(同525)、酢酸イソブチル (同152)、酢酸ブチル(同100)、およびこれら の混合物が挙げられる。

【0069】他方、より好ましくは、第2の有機溶剤と しては、20℃における相対蒸発速度が50以下となる 有機溶剤が選択される。スクリーン印刷性を良好にする ためである。

【0070】第2の有機溶剤に適した相対蒸発速度が5 0以下の有機溶剤としては、たとえば、ジイソプロビル ケトン(相対蒸発速度49)、メチルセルソルブアセテ ート(同40)、セルソルブアセテート(同24)、ブ チルセルソルブ (同10)、シクロヘキサノール (同1 0以下)、パイン油(同10以下)、ジヒドロテルビネ オール (同10以下)、イソホロン (同10以下)、テ ルピネオール(同10以下)、シブロピレングリコール (同10以下)、ジメチルフタレート(同10以下)、

合物が挙げられる。

(7)

【0071】なお、第1および第2の有機溶剤をそれぞ れ選択するにあたって、上述のように相対蒸発速度によ るのではなく、沸点によることも可能であり、むしろ沸 点による方が、第1および第2の有機溶剤の各々の選択 が容易である。沸点による場合、第1および第2の有機 溶剤として、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合 せを選ぶようにすれば、大体において、前者の相対蒸発 速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せ を選び出すことができる。

【0072】前述した有機溶剤の例として挙げたものの いくつかについて、各々の沸点を括弧内に示すと、メチ ルエチルケトン (79.6℃)、メチルイソブチルケト ン(118.0℃)、アセトン(56.1℃)、トルエ ン (111.0℃) 、ベンゼン (79.6℃) 、メタノ ール (64.5℃)、エタノール (78.5℃)、イソ プロパノール (82.5℃)、酢酸エチル (77.1 ℃)、酢酸イソブチル(118.3℃)、ジイソプロビ ルケトン(143.5℃)、メチルセルソルブアセテー 20 ト (143℃)、セルソルブアセテート (156.2) °C)、ブチルセルソルブ(170.6°C)、シクロヘキ サノール (160℃)、パイン油 (195~225 **℃)、ジヒドロテルピネオール(210℃)、イソホロ** ン (215.2℃)、テルピネオール (219.0 C)、シプロピレングリコール(231.8℃)、ジメ チルフタレート (282.4℃) となるが、このような 沸点に基づいて、第1および第2の有機溶剤をそれぞれ 選択するようにすればよい。

【0073】上述したような沸点の差によって第1およ 30 び第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機 溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以 上であることが好ましい。除去工程において、加熱処理 による第1の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易に するためである。

【0074】上述した高沸点の第2の有機溶剤に関し て、スクリーン印刷性を考慮したとき、150℃以上の 沸点を有していることが好ましく、200~250℃程 度の沸点を有していることがより好ましい。 150℃未 満では、セラミックペーストが乾燥しやすく、そのた 40 め、印刷パターンのメッシュの目詰まりが生じやすく、 他方、250℃を超えると、印刷塗膜が乾燥しにくく、 そのため、乾燥に長時間要するためである。

【0075】セラミックペーストにおいて用いられる有 機バインダとしては、室温で有機溶剤に溶解するものが 良い。このような有機バインダとしては、たとえば、ポ リビニルブチラール、ポリブチルブチラール等のポリア セタール類、ポリ(メタ)アクリル酸エステル類、エチ ルセルロース等の変性セルロース類、アルキッド類、ビ ニリデン類、ポリエーテル類、エポキシ樹脂類、ウレタ プチルカルビトール(同40以下)、およびこれらの混 50 ン樹脂類、ポリアミド樹脂類、ポリイミド樹脂類、ポリ

アミドイミド樹脂類、ポリエステル樹脂類、ポリサルフ ォン樹脂類、液晶ポリマー類、ポリイミダゾール樹脂 類、ポリオキサゾリン樹脂類等がある。

【0076】有機バインダとして上に例示したポリビニルブチラールは、ポリビニルアルコールとブチルアルデヒドとの縮合によって得られるものであり、アセチル基が6モル%以下で、ブチラール基が62~82モル%の低重合品、中重合品および高重合品がある。この発明に係るセラミックペーストにおいて有機バインダとして用いられるポリビニルブチラールは、有機溶剤に対する溶 10解粘度および乾燥塗膜の強靭性のバランスから、ブチラール基が65モル%程度の中重合品であることが好ましい。

【0077】有機パインダの添加量は、セラミック粉末 に対して、 $1\sim20$ 重量%、好ましくは、 $3\sim10$ 重量 %に選ばれる。

【0078】上述した1次分散工程において、1次混合物は有機分散剤を含むことが好ましい。すなわち、1次混合物において、第1の有機溶剤または第1および第2の有機溶剤によって希釈された状態で、有機分散剤を添20加すれば、セラミック粉末の分散性がより向上する。

【0079】上述の有機分散剤としては、特に限定しないが、分散性の点からは、分子量は1万以下であることが好ましい。アニオン系、カチオン系、ノニオン系いずれでもよいが、ポリアクリル酸やそのアンモニウム塩、ポリアクリル酸エステル共重合体、ポリエチレンオキサイド、ポリオキシエチレンアルキルアミルエーテル、脂肪酸ジエタノールアマイド、ポリエチレンイミン、ポリオキシプロピレンモノアリルモノブチルエーテルと無水マレイン酸(およびスチレン)の共重合体等が好ましい。

【0080】有機分散剤の添加量は、セラミック粉末に対して、0.1~5重量%、好ましくは、0.5~2.0重量%に選ばれる。

【0081】また、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2次混合物を濾過する工程がさらに実施されることが好ましい。これによって、セラミックペースト中に存在することがある、異物、セラミック粉末の凝集物、有機バインダの未溶解物等を除去することができ、より分散性の高いセラミックペーストを確実に得ることができる。また、セラミック粉末に付着しているような微小径の空気が濾過によって破泡したり除去されたりすることにより、セラミックペーストからなる段差吸収用セラミックグリーン層5の焼成後にもたらされるセラミック層においてビンホールを減少させる効果も期待できる。

【0082】あるいは、有機バインダを第1の有機溶剤 および/または第2の有機溶剤に溶解することによっ て、有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを濾過し た後、2次混合物において、濾過工程を経た有機ビヒク ルの状態で有機バインダが加えられてもよい。

【0083】また、上述のような2つの態様の濾過は、各々、複数回繰り返してもよく、また、2つの態様の濾過を組み合わせてもよい。このように、濾過を複数回繰り返したり、2つの態様の濾過を組み合わせたりすることにより、濾過による効果を一層高めることができる。【0084】上述した濾過工程においては、ステンレス鋼からなるフィルタ、またはボリブロビレン、フッ素系

鋼からなるフィルタ、またはボリブロビレン、フッ素系 樹脂等のプラスチックからなるフィルタが用いられ、濾 過速度を高めるため、空気や窒素ガス等の圧縮ガスによって強制的に押し出したり、減圧下で吸引したりする方 法が採用されてもよい。

【0085】また、セラミックベーストに含まれるセラミック粉末は、セラミックグリーンシート2を成形するために用いられるセラミックスラリーに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するものであることが好ましい。段差吸収用セラミックグリーン層5とセラミックグリーンシート2との間で焼結性を一致させるためである。

20 【0086】なお、上述の実質的に同じ組成を有するとは、主成分が同じであるということである。たとえば、 微量添加金属酸化物やガラス等の副成分が異なっても、 実質的に同じ組成を有するということができる。また、 セラミックグリーンシート2に含まれるセラミック粉末が、静電容量の温度特性についてJIS規格で規定する B特性およびEIA規格で規定するX7R特性を満足する範囲のものであれば、段差吸収用セラミックグリーン 層5のためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末も、主成分が同じでB特性およびX7R特性を満足 するものであれば、副成分が違っていてもよい。

【0087】図4は、この発明の他の実施形態としての 積層インダクタの製造方法を説明するためのものであ り、図5に外観を斜視図で示した、この製造方法によっ て製造された積層インダクタ11に備える積層体チップ 12を得るために用意される生の積層体13を構成する 要素を分解して示す斜視図である。

【0088】生の積層体13は、複数のセラミックグリーンシート14、15、16、17、…、18および19を備え、これらセラミックグリーンシート14~19を積層することによって得られるものである。

【0089】セラミックグリーンシート14~19は、磁性体セラミック粉末を含むセラミックスラリーを、ドクターブレード法等によって成形し、乾燥することによって得られる。セラミックグリーンシート14~19の各厚みは、乾燥後において、たとえば10~30μmとされる。

【0090】セラミックグリーンシート14~19のうち、中間に位置するセラミックグリーンシート15~18には、以下に詳細に説明するように、コイル状に延びるコイル導体膜および段差吸収用セラミックグリーン層

が形成される。

【0091】まず、セラミックグリーンシート15上には、コイル導体膜20が形成される。コイル導体膜20は、その第1の端部がセラミックグリーンシート15の端縁にまで届くように形成される。コイル導体膜20の第2の端部には、ビアホール導体21が形成される。

【0092】とのようなコイル導体膜20およびピアホール導体21を形成するため、たとえば、セラミックグリーンシート15にピアホール導体21のための貫通孔をレーザまたはパンチングなどの方法により形成した後、コイル導体膜20およびピアホール導体21となる導電性ペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、乾燥することが行なわれる。

【0093】また、上述したコイル導体膜20の厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックグリーンシート15の主面上であって、コイル導体膜20が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層22が形成される。段差吸収用セラミックグリーン層22は、前述した、この発明において特徴となる磁性体セラミック粉末を含むセラミックペーストを、スクリーン20印刷等によって付与し、乾燥することによって形成される。

【0094】次に、セラミックグリーンシート16上には、上述した方法と同様の方法によって、コイル導体膜23、ビアホール導体24および段差吸収用セラミックグリーン層25が形成される。コイル導体膜23の第1の端部は、前述したビアホール導体21を介して、コイル導体膜20の第2の端部に接続される。ビアホール導体24は、コイル導体膜23の第2の端部に形成される。

【0095】次に、セラミックグリーンシート17上には、同様に、コイル導体膜26、ビアホール導体27および段差吸収用セラミックグリーン層28が形成される。コイル導体膜26の第1の端部は、前述したビアホール導体24を介して、コイル導体膜23の第2の端部に接続される。ビアホール導体27は、コイル導体膜26の第2の端部に形成される。

【0096】上述したセラミックグリーンシート16および17の積層は、必要に応じて、複数回繰り返される。

【0097】次に、セラミックグリーンシート18上には、コイル導体膜29および段差吸収用セラミックグリーン層30が形成される。コイル導体膜29の第1の端部は、前述したピアホール導体27を介して、コイル導体膜26の第2の端部に接続される。コイル導体膜29は、その第2の端部がセラミックグリーンシート18の端縁にまで届くように形成される。

【0098】なお、上述したコイル導体膜20、23、 26および29の各厚みは、乾燥後において、たとえば 約30μm程度とされる。 16

【0099】とのようなセラミックグリーンシート14~19をそれぞれ含む複数の複合構造物を積層して得られた生の積層体13において、各々コイル状に延びる複数のコイル導体膜20、23、26および29が、ビアホール導体21、24および27を介して順次接続されることによって、全体として複数ターンのコイル導体が形成される。

【0100】生の積層体13が焼成されることによって、図5に示す積層インダクタ11のための積層体チップ12が得られる。なお、生の積層体13は、図4では、1個の積層体チップ12を得るためのものとして図示されているが、複数の積層体チップを得るためのものとして作製され、これを切断することによって、複数の積層体チップを取り出すようにしてもよい。

【0101】次いで、図5に示すように、積層体チップ12の相対向する各端部には、前述したコイル導体膜20の第1の端部およびコイル導体膜29の第2の端部にそれぞれ接続されるように、外部電極30および31が形成され、それによって、積層インダクタ11が完成される。

【0102】図1ないし図3を参照して説明した積層セラミックコンデンサまたは図4および図5を参照して説明した積層インダクタ11において、セラミックグリーンシート2または14~19あるいは段差吸収用セラミックグリーン層5または22、25、28および30に含まれるセラミック粉末としては、代表的には、アルミナ、ジルコニア、マグネシア、酸化チタン、チタン酸バリウム、チタン酸ジルコン酸鉛、フェライトーマンガン等の酸化物系セラミック粉末、炭化ケイ素、窒化ケイ30素、サイアロン等の非酸化物系セラミック粉末が挙げられる。粉末粒径としては、好ましくは、平均5μm以下、より好ましくは、1μmの球形または粉砕状のものが使用される。

【0103】また、不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量が0.1重量%以下のチタン酸バリウムをセラミック粉末として用いる場合、このセラミック粉末に対して、微量成分として以下のような金属酸化物やガラス成分を含有させてもよい。

【0104】金属酸化物としては、酸化テルビウム、酸40 化ジスプロシウム、酸化ホルミウム、酸化エルビウム、酸化イッテルビウム、酸化マンガン、酸化コバルト、酸化ニッケル、または酸化マグネシウム等がある。

[0105]また、ガラス成分としては、Li, - (SiTi) O, -MO(ただし、MOはAl, O, または ZrO,)、SiO, -TiO, -MO(ただし、MOはBaO、CaO、SrO、MgO、ZnOまたはMnO)、Li, O-B, O, - (SiTi) O, +MO(ただし、MOはAl, O, またはZrO,)、B, O, -Al, O, -MO(ただし、MOはBaO、Ca50O、SrOまたはMgO)、またはSiO,等がある。

【0106】また、図1ないし図3を参照して説明した 積層セラミックコンデンサまたは図4および図5を参照 して説明した積層インダクタ11において、内部電極1 またはコイル導体膜20、23、26および29ならび にビアホール導体21、24および27の形成のための 用いられる導電性ペーストとしては、たとえば、次のよ うなものを用いることができる。

【0108】積層インダクタ11において用いられる導電性ペーストとしては、Ag/Pdが80重量%/20 重量%~100重量%/0重量%の合金またはAgからなる導電性粉末を含み、この粉末が100重量部に対して、上述した積層セラミックコンデンサのための導電性ペーストの場合と同様の有機バインダと焼結抑制剤と有機溶剤とを同様の比率で3本ロールで混練した後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用いることができる。

【0109】以下に、この発明を、実験例に基づいて、 より具体的に説明する。

[0110]

【実験例1】実験例1は、積層セラミックコンデンサに関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックベーストの製造において、この発明の特徴としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したことによる効果を確認するために実施したものである。

【0111】(セラミック粉末の準備)まず、炭酸バリ 40 ウム (BaCO,) および酸化チタン (TiO,)を 1:1のモル比となるように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、脱水乾燥させた。次いで、温度1000℃で2時間仮焼した後、粉砕することによって、誘電体セラミック粉末を得た。

【0112】(セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製) 先に準備したセラミック粉末100重量部と、ポリビニルブチラール(中重合品) 7重量部と、可塑剤としてDOP(フタル酸ジオクチル)3重量部と、メチルエチルケトン30重量部と、エ 50

タノール20重量部と、トルエン20重量部とを、直径 1mmのジルコニア製玉石600重量部とともに、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なって、セラミックスラリーを得た。

18

【0113】そして、このセラミックスラリーに対して、ドクターブレード法を適用して、厚さ3 μm (焼成後の厚みは2 μm) のセラミックグリーンシートを成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なった。

【0114】(導電性ペーストの準備) Ag/Pd=30/70の金属粉末100重量部と、エチルセルロース4重量部と、アルキッド樹脂2重量部と、Ag金属レジネート3重量部(Agとして17.5重量部)と、ブチルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロールで混練した後、テルビネオール35重量部を加えて粘度調整を行なった。

【0115】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

-試料1-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点220℃のテルビネオール(相対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合するととによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0116】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバボレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックベーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0117】-試料2-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、テルビネオール30重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じボットに、沸点220℃のテルビネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

[0118]次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0119】-試料3-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級ア

ンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5 重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部 とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じボットに、沸点220℃のテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0120】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60°Cの温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し 10 て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0121】-試料4-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、沸 点220℃のテルピネオール40重量部と、エチルセル ロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本 ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0122】(積層セラミックコンデンサの作製)先に 用意したセラミックグリーンシートの主面上に内部電極 20 を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、 80℃で10分間乾燥した。なお、内部電極の寸法、形 状および位置は、後の工程で得られる積層体チップに適 合するように設定した。次に、セラミックグリーンシー トの主面上に段差吸収用セラミックグリーン層を形成す るため、試料1ないし4に係る各セラミックペーストを スクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。内部電 極および段差吸収用セラミックグリーン層の各厚みは、 乾燥後において、1μm(焼成後の厚みは0.5μm) になるようにした。

【0123】次に、上述のように内部電極および段差吸 収用セラミックグリーン層を形成している200枚のセ ラミックグリーンシートを、内部電極等が付与されてい ない数10枚のセラミックグリーンシートで挟み込むよ ろに積み重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、 80°Cで1000Kg/cm² の加圧条件で熱ブレスし た。

【0124】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅 1. 6mm×厚み1. 6mmの寸法となるように、上述 の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数 40 の積層体チップを得た。

【0125】次に、ジルコニア粉末が少量散布された焼 成用セッター上に、上述の複数の積層体チップを整列さ せ、室温から250℃まで24時間かけて昇温させ、有 機バインダーを除去した。次に、積層体チップを、焼成 炉に投入し、最高1300°Cで約20時間のプロファイ ルにて焼成を行なった。

【0126】次に、得られた焼結体チップをバレルに投 入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に外部電極 させた。

【0127】(特性の評価)上述した試料1ないし4に 係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデン サについて、各種特性を評価した。その結果が表 1 に示 されている。

[0128]

【表1】

試料番号	1	2	3.	4
圆形分(wt%)	65	64	66	. 67
粘度(Pars)	9	8	10	12
分散度	0	0	-0.2	0.3
印刷厚み(µm)	4	4	3	5
Ra(µm)	0.5	0.5	0.3	1.5
構造欠陷不良率(%)	2.	3	0	80

【0129】表1における特性評価は、次のように行な った。

【0130】「固形分」: セラミックペースト約1gを 精秤し、熱対流式オーブンにおいて、150℃で3時間 放置した後の重量から算出した。

【0131】「粘度」:セラミックペーストの粘度を、 東京計器製E型粘度計を用いて、20℃において、2. 5 r p m の回転を付与して測定した。

【0132】「分散度」:セラミック粉末の粒度分布を 光回折式粒度分布測定装置を用いて測定し、得られた粒 度分布から算出した。すなわち、先に準備したセラミッ ク粉末を、超音波ホモジナイザーを用いて水中で分散さ せ、粒経がこれ以上小さくならないところまで超音波を 印加し、そのときのD90の粒経を記録して、これを限 界粒経とした。他方、セラミックペーストをエタノール 30 中で希釈し、粒度分布のD90の粒経を記録して、これ をベーストの粒経とした。そして、

分散度=(ペーストの粒経/限界粒経)-1 の式に基づき、分散度を算出した。この分散度は、数値 が+であれば、値が0に近いほど、分散性が良いことを 示し、数値が-であれば、絶対値が大きいほど、分散性 が良いことを示している。

【0133】「印刷厚み」:96%アルミナ基板上に、 400メッシュで厚み50µmのステンレス鋼製スクリ ーンを用いて、乳剤厚み20μmで印刷し、80℃で1 0分間乾燥することにより、評価用印刷塗膜を形成し、 その厚みを、比接触式のレーザ表面粗さ計による測定結 果から求めた。

【0134】「Ra (表面粗さ)」:上記「印刷厚み」 の場合と同様の評価用印刷塗膜を形成し、その表面粗さ Ra、すなわち、うねりを平均化した中心線と粗さ曲線 との偏差の絶対値を平均化した値を、比接触式のレーザ 表面粗さ計による測定結果から求めた。

【0135】「構造欠陥不良率」: 得られた積層セラミ ックコンデンサのための焼結体チップの外観検査、超音 を設けて、試料となる積層セラミックコンデンサを完成 50 波顕微鏡による検査で異常が見られた場合、研磨により

(12)

内部の構造欠陥を確認し、(構造欠陥のある焼結体チッ ブ数)/(焼結体チップの総数)を構造欠陥不良率とし

【0136】表1を参照すれば、1次分散工程と2次分 散工程とを採用し、2次分散工程において有機バインダ を添加した、試料1~3によれば、このようなことを行 なわなかった試料4に比べて、優れた分散性を得ること ができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良 率の各項目においても優れた結果を示していることがわ かる。

[0137]

【実験例2】実験例2は、上記実験例1と同様、積層セ ラミックコンデンサに関するものであるが、段差吸収用 セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製 造において、濾過工程を付加したことによる効果を確認 するために実施したものである。

【0138】以下の段差吸収用セラミックグリーン層の ためのセラミックペーストの準備工程を除いて、前述し た実験例1と同様の工程を実施して、積層セラミックコ ンデンサを作製した。

【0139】(段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの準備)

-試料5-

実験例1における試料1の場合と同様の操作を経て得ら れたセラミックスラリー混合物を、絶対濾過20μm (99.7%の確率で10 µm以上のものを除去でき る)のフィルタによって加圧下で濾過した。

【0140】その後、実験例1における試料1の場合と 同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を 処理して、セラミックペーストを得た。

【0141】-試料6-

上記試料5の場合において実施された絶対濾過20μm のフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過1μm のフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試 料5の場合と同様の操作を実施して、セラミックペース トを得た。

*【0142】-試料7-

沸点220℃のテルビネオール40重量部と、メチルエ チルケトン10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量 部とを、プラネタリーミキサーにて混合することによっ て、エチルセルロース樹脂をテルピネオールおよびメチ ルエチルケトンに溶解させた有機ビヒクルを作製し、こ の有機ビヒクルを絶対濾過20 mmのフィルタによって 加圧下で濾過したものを用意した。

【0143】他方、先に準備した誘電体セラミック粉末 10 100重量部と、メチルエチルケトン60重量部と、直 径1mmのシルコニア製玉石600重量部とを、ボール ミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。

【0144】次に、同じポットに、前述のように予め用 **意された濾過後の有機ビヒクルを加え、さらに、16時** 間混合することによって、セラミックスラリー混合物を 得た。

【0145】その後、実験例1における試料1の場合と 同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を 処理して、セラミックベーストを得た。

【0146】-試料8-20

上記試料7の場合において実施された絶対濾過20μm のフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過1μm のフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試 料7の場合と同様の操作を実施して、セラミックペース トを得た。

【0147】-試料9-

試料7の場合において実施された操作に加えて、試料5 の場合において実施されたセラミックスラリー混合物の 濾過をさらに実施することによって、セラミックペース 30 トを得た。

【0148】上述した試料5ないし9に係るセラミック ペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、各 種特性を評価した結果が、表2に示されている。

[0149]

【表2】

試料番号	5	6	7	8 .	9
固形分(wt%)	66	87	66	- 67	68
粘度(Pa·s)	10	12	15	14	16
分散度、	-0.1	-0.2	0	0	-0.3
印刷厚み(µm)	3	2	3	2	2
Ra(µm)	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2
構造欠陥不良率(%)	1.5	1.	1.5	1	0

【0150】表2における特性評価方法は、表1の場合 と同様である。

【0151】表2における試料5は、表1における試料 1と比較して、セラミックスラリー混合物を濾過してい る点でのみ異なっているので、試料5を試料1と比較す れば、濾過による効果を確認することができる。すなわ ち、試料5によれば、試料1に比べて、より優れた分散 50 関して、これを複数回行なったり、異なる態様の濾過を

性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび 構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示して

【0152】また、表2において、試料5と試料6との 比較、試料7と試料8との比較、あるいは、試料5また は7と試料9との比較をそれぞれ行なうと、濾過工程に

組み合わせたりすることにより、濾過による効果を一層 高め得ることがわかる。

[0153]

【実験例3】実験例3は、上記実験例1および2と同様、積層セラミックコンデンサに関するものであるが、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において用いられる第1および第2の有機溶剤の各々についての相対蒸発速度の好ましい範囲を確認するために実施したものである。

【0154】以下に記載する、段差吸収用セラミックグ 10 リーン層のためのセラミックベーストの準備工程を除い て、前述した実験例1と同様の工程を実施して、積層セ ラミックコンデンサを作製した。

【0155】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

-試料10-

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が100の酢酸ノルマルブチルを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックベーストを作製した。

【0156】-試料11-

0 【0158】-試料13-

ペーストを作製した。

【0157】-試料12-

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が83のイソブチルアルコールを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

24 *実験例 1 における試料 1 と比較して、第 1 の有機溶剤と

して、相対蒸発速度が720のアセトンを用いたことを

除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミック

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が370のメタノールを用い、かつ、第2の有機溶剤として、相対蒸発速度が55のメチルセルソルブを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0159】上述した試料10ないし13に係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、用いた第1および第2の有機溶剤の種類および各種特性を評価した結果が、表3に示されている。

20 [0160]

* 【表3】

•	1207					
試料番号	10	11	12	13		
第1の有機溶剤	酢酸パルマルプチル	アセトン	イソブチルアルコール	メタノール		
(相対蒸発速度)	(100)	(720)	(83)	(370)		
第2の有機溶剤	テルビネオール	テルビネオール	テルビネオール	メチルセルソルブ		
(相対黨発速度)	(10以下)	(10以下)	(10以下)	(55)		
蒸発時間(Hr)	2	1	4	蒸発がいつまでも 止まらない		
固形分(wt%)	70	67	66	-		
粘度(Pa-s)	15	9	10	_		
分散度	0.2	0	0.4	— .		
Ra(µm)	0.7	0.5	1.0	_		
構造欠陥不良率(%)	3	2	10			

【0161】表3において、「蒸発時間」は、減圧蒸留開始時から有機溶剤(通常、第1の有機溶剤)が蒸発しなくなるまでの時間を示したものである。表3におけるその他の特性についての評価方法は、表1の場合と同様である。

【0162】表3を参照して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が100以上のものを用い、かつ、第2の有機溶剤として、相対蒸発速度が50以下のものが用い 40られた、試料10および11によれば、第1の有機溶剤の蒸発を迅速に終えることができるとともに、分散性、表面粗さおよび構造欠陥不良率の点でも好ましい結果を得ることができる。

【0163】とれに対して、第2の有機溶剤の相対蒸発速度は50以下であるが、第1の有機溶剤の相対蒸発速度が100未満である、試料12では、第1の有機溶剤を迅速に蒸発させることができず、また、分散性、表面粗さおよび構造欠陥不良率の点においても、試料10および11に比べて劣っている。

【0164】また、第1の有機溶剤の相対蒸発速度は100以上であるが、第2の有機溶剤の相対蒸発速度が50を超える、試料13では、第2の有機溶剤についての蒸発が長時間続き、たとえば、スクリーン印刷を実施している間にセラミックベーストの乾燥が進むため、スクリーンの目詰まり等を生じ、良好なスクリーン印刷を達成することが困難になる。

10 [0165]

【実験例4】実験例4は、積層インダクタに関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において、この発明の特徴としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したことによる効果を確認するために実施したものである。

【0166】(セラミック粉末の準備)酸化第二鉄が4 9.0モル%、酸化亜鉛が29.0モル%、酸化ニッケ ルが14.0モル%、および酸化銅が8.0モル%とな るように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、 50 脱水乾燥させた。次いで、750℃で1時間仮焼した

26

後、粉砕することによって、磁性体ゼラミック粉末を得 た。

【0167】(セラミックスラリーの準備およびセラミ ックグリーンシートの作製) 先に準備した磁性体セラミ ック粉末100重量部と、ポリビニルブチラール (中重 合品)7重量部と、可塑剤としてDOP(フタル酸ジオ クチル) 3重量部と、メチルエチルケトン30重量部 と、エタノール20重量部と、トルエン20重量部と を、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部ととも に、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なっ て、セラミックスラリーを得た。

【0168】そして、このセラミックスラリーに対し て、ドクターブレード法を適用して、厚さ20μm (焼 成後の厚みは15μm)のセラミックグリーンシートを 成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なった。

【0169】(導電性ペーストの準備) Ag/Pd=7 0/30の金属粉末100重量部と、エチルセルロース 4重量部と、アルキッド樹脂2重量部と、Ag金属レジ ネート3重量部(Agとして17、5重量部)と、ブチ ルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロール 20 動乳鉢により分散・調整した。 で混練した後、テルビネオール35重量部を加えて粘度 調整を行なった。

【0170】(段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの準備)

-試料14-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部 と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、 ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次 に、同じポットに、沸点220℃のテルビネオール (相 対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース 樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合すると とによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0171】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバボレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0172】-試料15-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、テルビネオール30重 量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部と を、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220℃のテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0173】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 50

留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0174】-試料16-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級ア ンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5 重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部 10 とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220℃のテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0175】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルピネオール10~20重量部添加して、自

【0176】-試料17-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、沸 点220℃のテルビネオール40重量部と、エチルセル ロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本 ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0177】(積層インダクタの作製)複数の磁性体セ ラミックグリーンシートの積層後にコイル状に延びるコ イル導体が形成できるように、先に用意した磁性体セラ ミックグリーンシートの所定の位置に、ビアホール導体 30 のための貫通孔を形成するとともに、磁性体セラミック グリーンシートの主面上にコイル導体膜および貫通孔内 にビアホール導体を形成するため、導電性ペーストをス クリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。次に、磁 性体セラミックグリーンシート上に、段差吸収用磁性体 セラミックグリーン層を形成するため、試料14ないし 17に係る各磁性体セラミックペーストをスクリーン印 刷し、80℃で10分間乾燥した。コイル導体膜および 段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の各厚みは、乾 燥後において、30μm (焼成後の厚みは20μm) に 40 なるようにした。

【0178】次に、上述のようにコイル導体膜およびビ アホール導体ならびに段差吸収用セラミックグリーン層 を形成している11枚の磁性体セラミックグリーンシー トを、コイル導体が形成されるように重ねるとともに、 その上下にコイル導体膜等を形成していない磁性体セラ ミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し、 この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加圧下 で熱プレスした。

【0179】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅 1. 6mm×厚み1. 6mmの寸法となるように、上述 後、粉砕するととによって、磁性体セラミック粉末を得 た。

【0167】(セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製) 先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、ボリビニルブチラール(中重合品)7重量部と、可塑剤としてDOP(フタル酸ジオクチル)3重量部と、メチルエチルケトン30重量部と、エタノール20重量部と、トルエン20重量部とを、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とともに、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なって、セラミックスラリーを得た。

【0168】そして、このセラミックスラリーに対して、ドクターブレード法を適用して、厚さ20μm (焼成後の厚みは15μm) のセラミックグリーンシートを成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なった。

【0169】(導電性ペーストの準備) Ag/Pd=70/30の金属粉末100重量部と、エチルセルロース4重量部と、アルキッド樹脂2重量部と、Ag金属レジネート3重量部(Agとして17.5重量部)と、ブチルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロールで混練した後、テルビネオール35重量部を加えて粘度調整を行なった。

【0170】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

-試料14-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じボットに、沸点220℃のテルビネオール(相 30対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0171】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0172】-試料15-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、テルピネオール30重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点220℃のテルビネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0173】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバボレータにより2時間減圧蒸 50 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0174】-試料16-

(14)

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級アンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5 重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部10 とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じボットに、沸点220℃のテルビネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0175】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックベーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0176】-試料17-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、沸点220°Cのテルビネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0177】(積層インダクタの作製)複数の磁性体セラミックグリーンシートの積層後にコイル状に延びるコイル導体が形成できるように、先に用意した磁性体セラミックグリーンシートの所定の位置に、ビアホール導体のための貫通孔を形成するとともに、磁性体セラミックグリーンシートの主面上にコイル導体膜および貫通孔内にビアホール導体を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。次に、磁性体セラミックグリーンシート上に、段差吸収用磁性体セラミックグリーン層を形成するため、試料14ないし17に係る各磁性体セラミックペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。コイル導体膜および段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の各厚みは、乾燥後において、30μm(焼成後の厚みは20μm)に40 なるようにした。

【0178】次に、上述のようにコイル導体膜およびビアホール導体ならびに段差吸収用セラミックグリーン層を形成している11枚の磁性体セラミックグリーンシートを、コイル導体が形成されるように重ねるとともに、その上下にコイル導体膜等を形成していない磁性体セラミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加圧下で熱プレスした。

【0179】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述

の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数 の積層体チップを得た。

【0180】次に、上述の積層体チップを400℃で2 時間加熱することによって、有機バインダを除去した 後、900℃で90分間の焼成を行なった。

【0181】次に、得られた焼結体チップをバレルに投 入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に主成分が 銀である外部電極を設けて、試料となるチップ状の積層 インダクタを完成させた。

【0182】(特性の評価)上述した試料14ないし1 10 7に係るセラミックペーストおよび積層インダクタにつ いて、各種特性を評価した結果が表4に示されている。 [0183]

【表4】

試料番号	14	15	16	. 17
固形分(wt%)	72	73	72	73
粘度(Pa·s)	15 [,]	14	17	18
分散度	0	0	-0.3	0.2
印刷厚み(µm)	20	21	19	19
Ra(µm)	0.5	0.5	0.2	1.6
構造欠陥不良率(%)	1	1	0	50

【0184】表4における特性評価方法は、表1の場合 と同様である。

【0185】表4を参照すれば、表1に示した実験例1 の場合と同様、1次分散工程と2次分散工程とを採用 し、2次分散工程において有機バインダを添加した、試 料14~16によれば、このようなことを行なわなかっ た試料17に比べて、優れた分散性を得ることができ、 また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項 目においても優れた結果を示していることがわかる。

【0186】以上、この発明に係るセラミックペースト に含まれるセラミック粉末として、誘電体セラミック粉 末または磁性体セラミック粉末が用いられる場合につい て説明したが、との発明では、用いられるセラミック粉 末の電気的特性に左右されるものではなく、したがっ て、たとえば、絶縁体セラミック粉末あるいは圧電体セ ラミック粉末等を用いても、同様の効果を期待できるセ ラミックペーストを得ることができる。

[0187]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、セラ 40 ミックペーストを製造するにあたって、少なくともセラ ミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散 処理する1次分散工程と、1次分散工程を経た1次混合 物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散 処理する2次分散工程と、第1の有機溶剤より相対蒸発 速度が小さい第2の有機溶剤を1次混合物および/また は2次混合物に含ませる工程と、2次分散工程の後、2 次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤 を選択的に除去する除去工程とが実施されるので、セラ

れたものとすることができる。そのため、極めて薄いセ ラミックグリーン層を、高いパターン精度をもって形成 しなければならない場合において、このようなセラミッ クペーストを有利に用いることができる。

【0188】したがって、この発明によれば、積層型セ ラミック電子部品において、内部回路要素膜の厚みによ る段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシー トの主面上であって内部回路要素膜が形成されない領域 に段差吸収用セラミックグリーン層を形成するために、 上述のようなセラミックペーストが用いられることによ って、クラックやデラミネーション等の構造欠陥のない 信頼性の高い積層型セラミック電子部品を実現すること ができる。

【0189】また、この発明によれば、積層型セラミッ ク電子部品の小型化かつ軽量化の要求に十分に対応する ととが可能となり、この発明が積層セラミックコンデン サに適用された場合、積層セラミックコンデンサの小型 化かつ大容量化を有利に図ることができ、また、この発 明が積層インダクタに適用された場合、積層インダクタ 20 の小型化かつ高インダクタンス化を有利に図ることがで

【0190】上述した1次分散工程において、1次混合 物に有機分散剤を含ませるようにすると、セラミック粉 末の分散性をより向上させることができる。

【0191】また、上述した第1の有機溶剤の20℃に おける相対蒸発速度が100以上とされ、第2の有機溶 剤の20℃における相対蒸発速度が50以下とされる と、除去工程での第1の有機溶剤の除去を速やかに終え ることができるとともに、スクリーン印刷性を良好にす るととができる。

【0192】また、2次分散工程の後であって、除去工 程の前に、2次混合物を濾過する工程をさらに実施した り、有機バインダを第1の有機溶剤および/または第2 の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作 製し、この有機ビヒクルを濾過した後、2次混合物に含 ませるようにしたりすれば、セラミックペースト中に存 在することがある、異物、セラミック粉末の凝集物、有 機バインダの未溶解物等を除去することができ、より分 散性の高いセラミックペーストを確実に得ることができ る。また、焼成後のセラミック層においてピンホールを 減少させる効果も期待できる。

【0193】また、第1および第2の有機溶剤として、 前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくな るような組合せを選ぶため、前者の沸点が後者の沸点よ り低くなる組合せを選ぶようにすれば、第1および第2 の有機溶剤の選択が容易になる。

【0194】上述したような沸点の差によって第1およ び第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機 溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差を、50℃以 ミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を優 50 上とすることにより、除去工程において、加熱処理によ

30

る第1の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易にする ことができる。

【0195】また、この発明に係る積層型セラミック電子部品の製造方法において、セラミックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーが、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックベーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むようにすると、セラミックグリーンシートと段差吸収用セラミックグリーン層との焼結性を一致させることができ、このような焼結10性の不一致によるクラックやデラミネーションの発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】との発明にとって興味ある、かつとの発明の一 実施形態による、積層セラミックコンデンサの製造方法 を説明するためのもので、生の積層体3 a の一部を図解 的に示す断面図である。

【図2】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される複合構造物6の一部を破断して示す平面図である。

【図3】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される積層体チップ4 a を図解的に示 す断面図である。

【図4】 この発明の他の実施形態による積層インダクタ を製造するために用意される生の積層体13を構成する* *要素を分解して示す斜視図である。

【図5】図4に示した生の積層体13を焼成して得られた積層体チップ12を備える積層インダクタ11の外観を示す斜視図である。

【図6】 この発明にとって興味ある従来の積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するためのもので、生の 積層体3の一部を図解的に示す断面図である。

【図7】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される内部電極1が形成されたセラミックグリーンシート2の一部を示す平面図である。

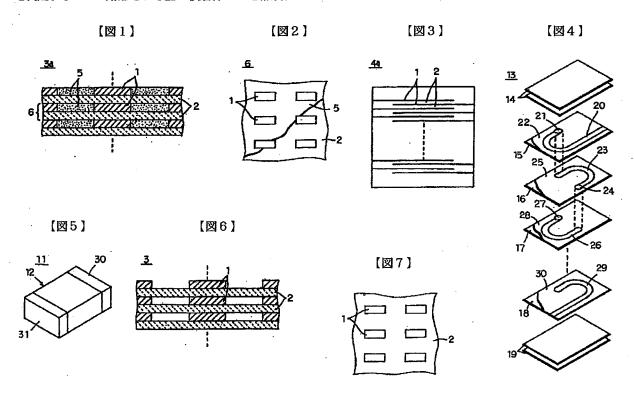
【図8】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される積層体チップ4を図解的に示す 断面図である。

【符号の説明】

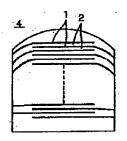
- 1 内部電極(内部回路要素膜)
- 2, 14~19 セラミックグリーンシート
- 3a, 13 生の積層体
- 4a, 12 積層体チップ
- 5,22,25,28,30 段差吸収用セラミックグ 20 リーン層

6 複合構造物

- 11 積層インダクタ (積層型セラミック電子部品)
- 20, 23, 26, 29 コイル導体膜(内部回路要素 臓)



【図8】



71	7	トペー	ミンの	结子
	u ./			

•						
(51)Int.Cl.'		識別記号	FΙ		テーマコード(参考	•)
C 0 4 B	35/622		H01F	41/04	С	
H01F	17/00	•	H01G	4/30	3 0 1 E	
•	41/04	٠.			3 1 1 F	
H01G	4/30	301	C 0 4 B	35/00	J	
		3 1 1	•		D	